DIN 32567-1:2015-06 (D)

Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 1: Qualitative Abschätzung der material- und verfahrensspezifischen Einflüsse

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 6

4 Messbedingungen 6

5 Einflussfaktoren bei taktilen und optischen Verfahren 7
5.1 Allgemeines 7
5.2 Messverfahren 8
5.2.1 Allgemeines 8
5.2.2 Taktile Messverfahren 8
5.2.3 Interferenzverfahren 9
5.2.4 Fokussierende Verfahren 11

Literaturhinweise 19